

证书号第6859267号



# 发明专利证书

发明名称：基于MEMS传感器和稀疏地标点的室内定位及优化方法

发明人：史文中;余跃

专利号：ZL 2021 1 1470294.0

专利申请日：2021年12月03日

专利权人：理大产学研基地（深圳）有限公司

地址：518000 广东省深圳市南山区高新技术产业园南区粤兴一道18号香港理工大学产学研大楼215室

授权公告日：2024年04月02日 授权公告号：CN 114383605 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长  
申长雨

申长雨





证书号第6859267号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年12月03日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

理大产学研基地（深圳）有限公司

发明人：

史文中;余跃